

平成 29 年 1 月 31 日

平成 28 年度 JIS 原案作成委員会 4
委員各位

一般社団法人 日本粉体工業技術協会
平成 28 年度 JIS 原案作成委員会 4
委員長 松山 達

第 2 回 平成 28 年度 JIS 原案作成委員会 4
分科会・委員会開催のご案内
(JIS Z 8827-1 粒子径解析 - 画像解析法 - 第 1 部：静的画像解析法 改正)

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は、日本粉体工業技術協会の活動に種々ご協力いただき、厚く御礼申し上げます。

さて、皆様には標記の委員会委員就任をご快諾賜り、誠にありがとうございます。つきましては、第 2 回分科会・委員会を下記にて開催致しますので、ご多忙中恐縮ですが、出席賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

日 時 : 平成 29 年 2 月 23 日 (木) 10 : 00~12 : 00 分科会
13 : 30~17 : 00 本委員会
場 所 : (一社) 日本粉体工業技術協会 東京事務所会議室
東京都文京区本郷 2-26-11 種苗会館 5 階
最寄駅 : 東京メトロ丸の内線 本郷三丁目 徒歩 3 分
連絡先 : (一社) 日本粉体工業技術協会 東京事務所 大久保
TEL : 03-3815-3955 email: okubo@appie.or.jp
議 題 : 素案審議、意見統一

以上

本委員会委員 :

松山 達、大谷 吉生、清信一芳、渡辺 義治、寶田 馨、鈴木 健久、山口 雅嗣、
武井 康之 (大内 静香)、篠原 伸広、六車 嘉貢
関係者 : 鴨志田直史

分科会委員 : 松山 達、大谷 吉生、寶田 馨、鈴木 健久、山口 雅嗣